

## 分析機器部門講習会シリーズ

### 超薄切片作製 入門 講習会のお知らせ

透過電子顕微鏡用試料作製技術の基本である、超薄切片法（樹脂包埋試料のトリミングからガラスナイフの作製、およびウルトラマイクロトームの操作）の実習です。

日 時：平成20年11月19日（水） 13:00～17:00

使用機器：ULTRACUT S

受講対象：超薄切片作製に興味のある方

場 所：分析機器部門超微形態研究室2（研究棟2号館1階）

定 員：4名

受講料：無料

申込期間：平成20年11月13日（木）まで

申込方法：電子メールで、「講習会名（超薄切片作製入門）」「所属学部講座名」

「氏名」「内線番号」を明記の上、

yfujita@med.nagoya-u.ac.jp宛にお申込ください

#### お問い合わせ先

医学教育研究支援センター 分析機器部門

担当：藤田（内線: 2404, Email: yfujita@med.nagoya-u.ac.jp）

\* Web でも講習会情報を掲載しています(URL: <http://www.med.nagoya-u.ac.jp/kiki/>)